

人事公募：先端半導体、EUV 露光装置の国産化

沖縄 OIST では国の支援を受けて先端半導体、EUV 露光装置国産化に向けた技術開発を 2025 年よりスタートしました。加速器学会メンバーの参加を期待します。

- ・ 機関名称：沖縄科学技術大学院大学（OIST）
- ・ 職種：研究職員または技術職員
- ・ 公募人数：若干名
- ・ 勤務場所：沖縄県恩納村 OIST キャンパス
- ・ 業務内容：EUV リソグラフィー装置開発
- ・ 着任時期：出来るだけ早期
- ・ 任期：2 年、延長あり
- ・ 応募資格：加速器技術開発に 10 年以上の経験のある方（電気、デジタル制御、ソフト開発、レーザー、真空、機械等のいずれか）
- ・ 提出書類：履歴書（日本語）
- ・ 締め切り：2025 年 6 月
- ・ 書類送付先：〒904-0495 沖縄県国頭郡恩納村谷茶 1919-1、沖縄科学技術大学院大学 教授 新竹 積
- ・ 問い合わせ先：shintake@oist.jp
- ・ その他（報酬など）：10 年の経験者の場合、年俸 600 万円前後、住宅手当あり

教授 新竹 積

沖縄科学技術大学院大学

〒904-0495 沖縄県国頭郡恩納村谷茶 1919-1

<https://www.youtube.com/watch?v=i518gD4RLzw>

<https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/mag/ne/18/00001/00462/>